⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平4-56347

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成 4 年(1992) 5 月14日

H 01 L 23/50

N 8418-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全1頁)

図考案の名称 半導体装置

②実 願 平2-99977

20出 **夏** 平 2 (1990) 9 月25日

@考案者 加藤

友 明

山形県山形市北町 4 丁目12番12号 山形日本電気株式会社

内

⑪出 願 人

山形日本電気株式会社

山形県山形市北町 4 丁目12番12号

個代 理 人 弁理士 内 原

砂実用新案登録請求の範囲

半導体素子を封止した封止体から突出した外部 リードのうち、少なくとも実装基板と対向する表 面は、凹凸加工が施されていることを特徴とする 半導体装置。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の第1の実施例の半導体装置の

実装時の断面図、第2図は本考案の第2の実施例の断面図、第3図は従来の半導体装置の実装時の断面図である。

1……外部リード端子先端部、2……外部リード端子最先端部、3……接合材、4……実装基板、5……外部リード端子裏側の接合部、6……封入材。





